

**Zimowa sesja egzaminacyjna dla studiów niestacjonarnych
rok akademicki 2019/2020**

ROK III

Data	Grupa	Z30
01.02.2020 r. (sobota)		ELEKTRONIKA I TECHNIKA MIKROPROCESOROWA (I termin) godz. 9 ¹⁵ sala 519
		MIERNICTWO ELEKTRYCZNE (I termin) godz. 12 ¹⁵ sala 519
02.02.2020 r. (niedziela)		METROLOGIA TECHNICZNA (I termin) godz. 9 ¹⁵ sala 519
		PODSTAWY AUTOMATYKI - I (I termin) godz. 12 ¹⁵ sala 519
08.02.2020 r. (sobota)		PODSTAWY AUTOMATYKI - I (II termin) godz. 9 ¹⁵ sala 519
		METROLOGIA TECHNICZNA (II termin) godz. 12 ¹⁵ sala 519
9.02.2020 r. (niedziela)		MIERNICTWO ELEKTRYCZNE (II termin) godz. 9 ¹⁵ sala 519
		ELEKTRONIKA I TECHNIKA MIKROPROCESOROWA (II termin) godz. 12 ¹⁵ sala 519

ROK IV

Data	Grupa	Z40	Z44
01.02.2020 r. (sobota)		AKTUATORYKA ELEKTRYCZNA (I termin) godz. 9 ¹⁵ sala 16	TECHNOLOGIA URZĄDZEŃ MECHATRONIKI – I (I termin) godz. 9 ¹⁵ sala 146
02.02.2020 r. (niedziela)		STEROWANIE PROCESAMI DYSKRETNymi (I termin) godz. 9 ¹⁵ sala 16	PODSTAWY FOTONIKI – I (I termin) godz. 9 ¹⁵ sala 146
08.02.2020 r. (sobota)		STEROWANIE PROCESAMI DYSKRETNymi (II termin) godz. 9 ¹⁵ sala 16	PODSTAWY FOTONIKI – I (II termin) godz. 9 ¹⁵ sala 146
09.02.2020 r. (niedziela)		AKTUATORYKA ELEKTRYCZNA (II termin) godz. 9 ¹⁵ sala 16	TECHNOLOGIA URZĄDZEŃ MECHATRONIKI – I (II termin) godz. 9 ¹⁵ sala 146